PAINT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-167830

(43) Date of publication of application: 04.07.1995

(51)Int.CI.

G01N 27/409 F01N 3/24 F01N 9/00 F02D 41/14 F02D 45/00

(21)Application number: 04-021506

6

(71)Applicant: ROBERT BOSCH GMBH

(22)Date of filing:

07.02.1992

(72)Inventor: JUNGINGER ERICH

RAFF LOTHAR

SCHNAIBEL EBERHARD

(30)Priority

Priority number : 91 4106308

Priority date: 28.02.1991

Priority country: DE

(54) HEATING METHOD OF EXHAUST GAS SENSOR AND DEVICE THEREFOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a method and a device which can keep a temperature of an exhaust gas sensor at a fixed temperature in a narrow scope without generating a fluctuation of an air—fuel ratio signal and can compensate the effect of unexpected external disturbance to control the temperature of the exhaust gas sensor.

CONSTITUTION: Internal resistance of an exhaust gas sensor or a heating device 8 is measured to detect a temperature of the exhaust gas sensor 3. The measured internal resistance is controlled a closed loop to a predetermined target value by continuous operation control. A target value Risoll of temperature of the exhaust gas sensor 3 is set in such a manner that it corresponds to a temperature value of the exhaust gas

sensor 3 in a predetermined operation condition of an internal combustion engine in a high load condition in

sensor rapidly without heating the exhaust gas sensor excessively when exhaust gas is at a high temperature.

which heated electric power is not supplied.

Consequently, it is possible to heat the cold exhaust gas sensor rapidly without heating the exhaust gas sensor excessively when exhaust gas exhaust gas

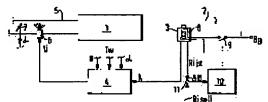
LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.02.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]



[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

3146047 05.01.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-167830

(43)公開日 平成7年(1995)7月4日

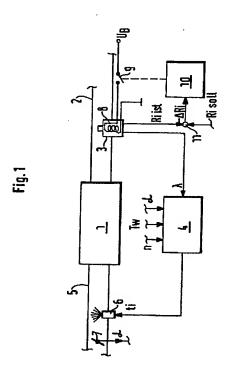
(51) Int.Cl. ⁶	酸別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G01N 27/409				
F01N 3/24	L			
9/00	Z			
F02D 41/14	310 G			
			G01N	27/ 58 B
	·	審査請求	未請求 請求項	質の数3 OL (全 5 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平4-21506		(71)出願人	390023711
				ローベルト ポツシユ ゲゼルシヤフト
(22)出願日	平成4年(1992)2月	17日	·	ミツト ペシユレンクテル ハフツング
				ROBERT BOSCH GESELL
(31)優先権主張番号	P4106308.	2		SCHAFT MIT BESCHRAN
(32)優先日	1991年2月28日			KTER HAFTUNG
(33)優先権主張国	ドイツ (DE)			ドイツ連邦共和国 シユツツトガルト
				(番地なし)
			(72)発明者	エーリッヒ ユンギンガー
				ドイツ連邦共和国 7000 シュトゥットガ
		•		ルト 1フリードリッヒエーベルトシュト
			ĺ	ラーセ 50
			(74)代理人	
				最終質に続く
				政府貝に続く

(54) 【発明の名称】 排ガスセンサの加熱方法及びその装置

(57)【要約】

【目的】 空燃比信号に変動を発生させることなく排ガスセンサの温度を狭い範囲内で一定に保持でき、また予期しない外乱の影響を補償することが可能な排ガスセンサの温度を制御する方法及び装置を提供する。

【構成】 排ガスセンサ3の温度を検出するために排ガスセンサあるいは加熱装置8の内部抵抗が測定される。測定された内部抵抗が連続動作制御により所定の目標値に閉ループ制御される。排ガスセンサの温度の目標値Risollは、加熱電力を供給することのない高負荷状態の所定の内燃機関の運転状態において排ガスセンサがとる温度値に対応するように設定される。これにより排ガスの高温時に排ガスセンサを過剰加熱することなく、冷えた排ガスセンサを急速に加熱することが可能になる。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 抵抗がその温度に依存する電気加熱手段 により内燃機関の排気管に配置された排ガスセンサを加 熱する排ガスセンサの加熱方法において、

1

排ガスセンサの温度を検出するために排ガスセンサあるいは加熱装置の内部抵抗が測定され、

測定された内部抵抗が連続動作制御により所定の目標値 に閉ループ制御され、

前記目標値が、加熱電力を供給することのない高負荷状態の所定の内燃機関の運転状態において排ガスセンサが 10 とる温度値に対応することを特徴とする排ガスセンサの加熱方法。

【請求項2】 排ガスセンサの温度を検出するために排 ガスセンサあるいは加熱装置の内部抵抗を測定する手段 と、

測定された内部抵抗を連続動作制御により所定の目標値 に閉ループ制御する手段とを設け、

前記目標値が、加熱電力を供給することのない高負荷状態の所定の内燃機関の運転状態において排ガスセンサが とる温度値に対応することを特徴とする請求項1に記載 20 の方法を実施する排ガスセンサの加熱装置。

【請求項3】 前記加熱手段が、約半分のバッテリ電圧 で18から22ワットの電力を熱に変換するように構成 されることを特徴とする請求項2に記載の装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、排ガスセンサの加熱方法及びその装置、更に詳細には、抵抗がその温度に依存する電気加熱手段により内燃機関の排気管に配置された排ガスセンサを加熱する排ガスセンサの加熱方法及びそ 30 の装置に関する。

[0002]

【従来の技術】内燃機関の排気管に配置された排ガスセンサは、排ガス流に接触することによりその温度に設定される。この温度は、負荷変動時数秒内で広い範囲で変化する。この変動範囲の下限は、内燃機関のアイドリング時通常みられる200から300° Cの温度であり、一方上限は定常的な全負荷運転時において通常800から900° Cになる。

【0003】排ガスセンサの出力信号はその温度に顕著 40 に左右され、またそれにより制御精度に悪影響が現れるので、排ガスセンサの温度を制御することが試みられている。そのとき、排ガスセンサは、一般的にアイドリング時の排ガス温度以上の所定の温度しきい値以上になって初めて動作可能になること、並びに排ガス温度が最大となる全負荷時において排ガスセンサを急速に老化させ破壊させる最高許容温度を越えることがないようすることに注意が払われている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このような試みの例と 50

しては、雑誌「SENSOR」、報告4/1989に記 載された論文「λセンサ: その歴史、機能及び応用」が 挙げられる。この論文には、排ガスセンサの内部に取り 付けられたPTC特性を有するセラミック加熱素子によ り排ガスセンサを加熱する方法が記載されている。とと でPTC素子を用いることにより冷えた排ガスセンサを 急速に加熱できるとともに排ガスが高温となったときの 電力消費を制限することができるという利点が得られ る。従って、このような構成の加熱装置は閉ルーブ制御 することなく直接電源に接続することができる。この方 法で加熱装置を構成する場合には、排ガス温度が最大に なった場合にも熱作用により排ガスセンサに過加熱をも たらしてはならないという条件が基本になっている。と の要請により発生する加熱電力の制限は、センサが冷え ている場合可能な限り大きな加熱電力を提供しなければ ならないという要望に相反することになる。

【0005】DE2731541C2から排ガスセンサの加熱を制御する方法が知れられている。同方法では、排ガス温度の影響が外乱量として処理され、加熱装置を負荷に関係して駆動することにより内燃機関の負荷が僅かの場合には内燃機関の負荷が大きい場合に比較して加熱電力を大きくするようにすることが行なわれている。この方法では加熱電力の調節は、内燃機関の負荷にしたがって一定周波数でデューティ比を可変にして加熱回路のスイッチを駆動することにより行なわれている。しかし、この制御方法の性質としてこの方法では予期しない外乱量の影響を補償することができない。この外乱量の例としては正確に設定されていない点火時点が排ガス温度に及ぼす影響が挙げられる。

【0006】また、DE-OS3117790には、センサに流れる交流を利用しセンサ温度を一定に加熱制御することが記載されている。しかし、それによりどの温度になりまたどのようにして制御が行なわれるかに関する説明は行なわれていない。

【0007】更に温度の実際値と目標値の比較にしたがって単に加熱をオンオフするだけでは、空燃比信号で3%ぐらいになる温度変動が発生することが知られている。このぐらいの変動ですでに触媒における有害物質の転換に悪影響が出てしまう。

【0008】従って、本発明の課題は、上述した欠点を解消し空燃比信号に上述した変動を発生させることなく 排ガスセンサの温度を狭い範囲内で一定に保持でき、また予期しない外乱の影響を補償することが可能な排ガス センサの温度を制御する方法及び装置を提供することである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、この課題を解 決するために、抵抗がその温度に依存する電気加熱手段 により内燃機関の排気管に配置された排ガスセンサを加 熱する排ガスセンサの加熱方法及び装置において、排ガ

スセンサの温度を検出するために排ガスセンサあるいは 加熱装置の内部抵抗が測定され、測定された内部抵抗が 連続動作制御により所定の目標値に閉ループ制御され、 前記目標値が、加熱電力を供給することのない高負荷状 態の所定の内燃機関の運転状態において排ガスセンサが とる温度値に対応する構成を採用した。

[0010]

【作用】このような構成では、冷えた排ガスセンサを急 速に加熱できるとともに排ガスの高温時に排ガスセンサ を過剰加熱しないように加熱を制御することができる。 [0011]

【実施例】以下図面に示す実施例に従い本発明を詳細に 説明する。

【0012】図1には、内燃機関1の混合気の組成を制 御する公知の制御回路が図示されている。内燃機関は、 排ガスセンサ3を取り付けた排気管2、制御装置4、混 合気調量装置6を備えた吸気管5並びに絞り弁7を有し ている。更に図には、排ガスセンサ3の温度を閉ループ 制御する制御回路が図示されている。この制御回路は、 加熱装置8、加熱装置8と電源(UB)間に配置された 制御可能なスイッチ9、加熱制御器10並びに目標値と 実際値を比較する手段11から構成される。

【0013】混合気の組成を制御する制御回路の機能は よく知られているので、その概略だけを説明する。制御 装置4には、排ガスセンサ3からのラムダ信号(空燃比 信号)で表される燃焼した燃料と空気の混合気の組成に 関する情報、負荷状態ないし絞り弁の角度αに関する情 報、回転数n並びに冷却剤の温度Twのような混合気形 成に影響を与える他の要因に関する情報が入力される。 制御装置4は、これらの入力情報に基づいて例えば噴射 30 弁6の開放時間 t i を介して吸気管により吸入される空 気に対して調量される燃料噴射量を計算する。

【0014】同様に公知の構成の排ガスセンサの温度を 閉ループ制御する制御回路は次のような機能を有する。 よく知られたように、排ガスセンサの温度を検出するた めに公知の方法で排ガスセンサあるいは加熱装置の内部 抵抗が測定される。排ガスセンサの温度の実際値を特徴 付け排ガスセンサの内部抵抗を表す信号Rijstが排ガス センサ3から比較手段11に出力され、そとでとの信号 が対応する目標値Risollと比較される。両値の差は制 御偏差となり制御器10の入力量となる。制御器10は 制御偏差から操作値を形成する。この操作値により加熱 装置に供給される加熱電力は制御偏差が減少するように 調節される。例えば、図示した制御器10は、デューテ ィ比が連続的に可変な加熱電力制御信号を出力し、それ により加熱装置8と電源UB間に接続されたスイッチ9 は所定の周波数で駆動される。

【0015】本発明は、閉ループ制御の目標値を、高負 荷の運転状態において加熱が遮断されたときに発生する

れにより内燃機関の考えられる全ての運転状態において センサ温度を良好に一定に保つことが可能になる。以下 にこれを図2を参照して説明する。

【0016】図2には、時間tで図示した時間軸にそれ ぞれ時点t0とt3が付されている。内燃機関は時点t 0で始動され、時点 t 3まで定常的に部分負荷領域で運 転される。時点t3から定常的な全負荷状態が支配す る。簡単化のために、内燃機関の回転数は始動直後から 残余の時間一定の値に設定されるので、以下に述べるカ ーブの特性に回転数の影響が更に現れることはないもの と仮定する。Vで図示した温度軸にはそれぞれ2つの値 VminとVmaxが記載されている。両値の内下方の値は排 ガスセンサが動作可能になる温度を示し、一方上方の値 は、運転中継続的に越えてはならない最大許容温度を表

【0017】図2(a)には、閉ループ制御のないPT C加熱が行なわれる排ガスセンサで通常現れる温度特性 が図示されている。始動後の初期段階では加熱装置は、 抵抗値がまだ比較的小さいことにより比較的大きな電流 が流れ、それに対応して電流と電圧の積として現れる加 熱電力は比較的大きくなる。それによりまだ冷えている 排ガスセンサを急速に動作温度に加熱することが可能に なる。しかし、とのような急速な加熱は、全負荷時に加 熱装置によりセンサの過剰加熱が行なわれてはならない という要請により制限される。そのために加熱素子のP TC特性にも拘らず必要な加熱電力の制限のために、運 転条件が変化したとき限界値V minと V max間でセンサ温 度が異ることになる。これが図2の(a)において部分 負荷から全負荷に移行するときの段差により図示されて

【0018】図2(b)には、加熱制御しきい値がほぼ VminとVmax間の中央値にあるオンオフ動作制御法で得 られるセンサ温度特性が図示されている。部分負荷領域 では、センサ温度にはオンオフ動作制御で普通な制御振 動が現れ、それにより上述したようにラムダ信号の質が 劣化してしまう。それに対して全負荷領域では、センサ 温度をしきい値以上に安定化させるのに十分な排ガスと の熱交換が行なわれる。従って加熱は遮断される。この 場合にもオンオフ動作制御から生ずる温度変動のほかに 種々の運転状態に変化したときに更に温度変動が発生す る。

【0019】図2(c)には本発明の制御による温度特 性が図示されている。上述したオンオフ動作制御法と同 様に、冷間始動後図2(a)の方法よりも早くセンサを 動作可能な状態にすることができるように加熱を行なう ととができる。 センサが冷えてバッテリ電圧が十分なと き通常の約20ワットの電力消費は本発明ではすでに約 半分のバッテリ電圧で得られる。更に温度は最大許容温 度の僅か低い目標値に常時制御される。 通常の18から 内部抵抗値にほぼ対応させるようにしたことである。と 50 20ワット、好ましくは約20ワットの電力消費がすで

に半分のバッテリ電圧で得られることにより、Ri=一定に制御するになお十分な全バッテリ電圧までの予備電圧が得られることになる。このようにして図2(b)で発生するセンサ温度の変動が防止される。

[0020]

【発明の効果】以上説明したように、本発明では、排ガスの高温時に排ガスセンサを過剰加熱することなく、冷えた排ガスセンサを急速に加熱することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の制御装置の全体の構成を示すブロック 10 図である。

【図2】(a)は閉ループ制御の行なわれない加熱法により得られる排ガスセンサ温度の特性を示す特性図、 **

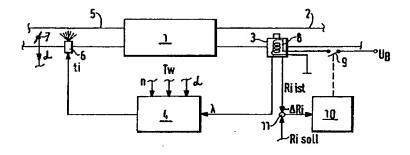
* (b) はオンオフ動作制御を行ない全負荷時加熱を遮断する制御時に得られる排ガスセンサの温度特性を示す特性図、(c) は本発明の制御により得られる排ガスセンサの温度特性を示す特性図である。

【符号の説明】

- 1 内燃機関
- 2 排気管
- 3 排ガスセンサ
- 4 制御装置
- 6 混合気調量装置
- 7 絞り弁
- 8 加熱装置
- 10 制御器

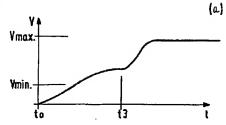
【図1】

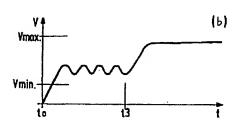
Fig. 1

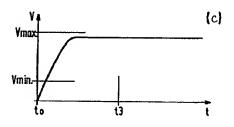


【図2】

Fig. 2







フロントページの続き

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 / 368 H

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

(72)発明者 ロタール ラフ

F 0 2 D 45/00

ドイツ連邦共和国 7148 レムゼック 3 ヴンネンシュタインシュトラーセ 24 (72)発明者 エーベルハルト シュナイベル

ドイツ連邦共和国 7241 ヘミンゲン ホッホシュテッターシュトラーセ 1/5